

1. Record Nr.	UNINA9910717119003321
Autore	Spalvins Talivaldis
Titolo	The improvement of ion plated Ag and Au film adherence to SiN and SiC surfaces for increased tribological performance // Talivaldis Spalvins
Pubbl/distr/stampa	Cleveland, Ohio : , : National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, , June 1998
Descrizione fisica	1 online resource (approximately 12 pages) : illustrations
Collana	NASA/TM ; ; 1998-207415
Soggetti	Ion plating Ceramics Lubricants Thin films
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"June 1998."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references (page 5).